

**産総研未公開特許出願情報**

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、知的財産部 技術移転室にご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研知的財産部技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo-ml@aist.go.jp を付けてください)

2014年 10月分 (25 件)

No.	出願番号	出願日	発明の名称	筆頭内部発明者
1	特願2014-203235	2014/10/1	酸化物前駆体材料	小倉 晋太郎
2	特願2014-203289	2014/10/1	酸化物薄膜素子、その製造方法及び製造装置	小笹 健仁
3	特願2014-203328	2014/10/1	合金ナノ粒子含有カーボン電極、当該電極を含む装置、及び、当該電極の製造方法	加藤 大
4	特願2014-204038	2014/10/2	エレクトレット素子及びその製造方法、センサー、電子回路並びに入力装置	小笹 健仁
5	特願2014-205315	2014/10/4	応力消光材料及び応力消光体、並びに応力消光材料の製造方法	徐 超男
6	特願2014-205965	2014/10/6	酸素の電気化学的還元用触媒	永井 つかさ
7	特願2014-207313	2014/10/8	非水電解質マグネシウム系二次電池	窪田 啓吾
8	特願2014-208551	2014/10/10	高温耐酸化性のレアメタルフリー硬質焼結体およびその製造方法	下島 康嗣
9	特願2014-208671	2014/10/10	微小変位移動機構	藤澤 悟
10	特願2014-209241	2014/10/10	頭蓋骨固定装置	林 隆介
11	特願2014-211547	2014/10/16	光断層イメージング装置	白井 智宏
12	特願2014-212191	2014/10/17	カーボンナノチューブ複合膜及び該複合膜の製造方法	周 英
13	特願2014-212666	2014/10/17	ナノ結晶の配列方法、ナノ結晶構造体の作製方法、ナノ結晶構造体成形基板及びナノ結晶構造体成形基板の製造方法	三村 憲一
14	特願2014-213756	2014/10/20	熱電変換素子及び熱電変換モジュール	桐原 和夫
15	特願2014-213776	2014/10/20	極低温マイクロカロリメータ用放射線源の製造方法及び装置	佐藤 泰
16	特願2014-214167	2014/10/21	クロスキャパシタを用いた微小力および微小質量の測定装置	藤井 賢一
17	特願2014-215682	2014/10/22	ホウ素化合物を内包するカーボンナノホーン	湯田坂 雅子

2014年 10月分 (25 件)

No.	出願番号	出願日	発明の名称	筆頭内部発明者
18	特願2014-216248	2014/10/23	構造物のたわみ量分布監視方法及び監視装置	樋口 哲也
19	特願2014-218176	2014/10/27	酸化バナジウム膜およびその製造方法	土屋 哲男
20	特願2014-219053	2014/10/28	暗号鍵共有システムと暗号鍵共有方法	古原 和邦
21	特願2014-219867	2014/10/29	超伝導集積回路	日高 睦夫
22	特願2014-223132	2014/10/31	医療機器材料の製造方法及び医療機器材料	屋代 英彦
23	特願2014-223187	2014/10/31	有機強誘電体結晶性薄膜の製造方法	野田 祐樹
24	特願2014-223289	2014/10/31	光硬化性組成物及び該組成物に用いるアントラセン誘導体	秋山 陽久
25	特願2014-223411	2014/10/31	信号処理装置と信号処理プログラム並びに信号処理方法	西村 良弘